# (1) Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-179126 (1992) "SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE WITH SHIELDING STRUCTURE"

The following is English translation of an extract from the above-identified document relevant to the present application.

According to this invention one layer of metal layers in a multilayered structure is used for shielding.

That is, in the present invention one of the metal layers that are the second layer and above layers is formed so as to cover almost entire surface of a substrate and then this metal layer is fixed to a ground potential or a power supply potential.

A shield layer is a metal layer covering almost entire surface of a substrate, with its potential fixed. Therefore, when an external noise penetrates or a noise is generated in layers above the shield layer, these noises are absorbed by the shield layer and do not reach wiring layers below the shield layer.

The figure is a section view illustrating an embodiment.

### Code Description

10

15

- 2 ... silicon substrate
- 4 ... diffusion laver
- 20 6 ... gate oxide film
  - 8 ... gate electrode
  - 10, 14, 18 ... interlayer insulating film
  - 12, 20 ... metal wiring layer
  - 16 ... metal layer for shielding
- 25 22 ... passivation film

24, 28 ... through hole

26 ... contact hole

の特許出願公開

## 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-179126

®Int CL 5

維別記号

庁内整理番号

21/3205 H 01 L 29/40

@公開 平成4年(1992)6月25日

7738-4M 7353-4M 7.

H 01 ( 21/88

寒杏精求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

の発明の名称

シールド構造をもつ半導体集積回路装置

頤 平2-304670 (2D)##

颐 平2(1990)11月9日 @:H:

克 祐 株式会社リコー の出 輝 人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

匆代 理 人 弁理十 野口 繁雄

1. 発明の名称

シールド構造をもつ半導体集積回路装置

2. 特許請求の範囲

(1) 多層構造のメタル配線をもつ半導体舞階回 路袋翼において、第2層目以上のいずれかのメク ル層がチップ表面のほぼ全面を被い、かつ、この 1. 月 山 縣 水 路 地 群 似 卫 计 撰 類 街 运 街 位 仁 周 密 多 九 ていることを特徴とする半導体與問別路載収。

3. 発明の詳細な疑用

(離 依上の利用分析)

水発明は多層構造のメタル配錐をもつ半導体集 種同路装置に関するものである。

(従来の技術)

\* 多點構造のメタル配線は、各メタル層が配線を 形成するためにパクーン化されており、各メタル 履の明がスルーホールにより接続され、メタル層 と基板との間がコンククトホールにより後収され て名屋配線構造が構成される。

(発明が解放しようとする課題)

得当の名間メクル配線構造では各メタル脂が配 線器であるために、外部から侵入する維督をこれ らの配着感によってはシールドすることはできず。 また上層の配線層で発生した錐音が基板に侵入す ろのをシールドすることもできない。そのため、 もし外部からの雑音の侵入を防止しようとすれば、 名半導体集積回路装置を被うシールド部材が別に 必要となる。しかし、そのようなシールド機構を 放けると、機器が大型になったり、コスト高にな スカンの 間 断 が 中 じ. ろ.

水林明は半準体集積回路装置チップ内部にシー ルド排泡を掛たせることにより、蜂畜に対して物 く かつ大型化やコスト高にもならない半進体体 和回路装御を推供することを自的とするものであ

(課題を解決するための手段)

本発明では多脂構造のメクル層の1階をシール ド用に用いる。

すなわち本発明は、第2周目以上のいずれかの メシル脂をチップ表面のほぼ全面を嵌うように形 成し、かつ、このメタル料を接地電位又は電源電 圧動位に簡素する。

#### (作用)

シールド層はメタル総がチップ決面のほぼ全面 を被い、その電位が固定されたものであるので、 外部から置音が提入したり、その加よりも上層で 雑分が進生した場合には、そのシールド層で吸収 されて基板やそのシールド層より下層の配換層に にはなか相談出しなくなる。

#### (実施例)

図は一事施例を表わす。

シリコン基版2に形成された菓子上には層倒絶 転数10を介して1層目のメクル間12が形成され、メタル第12上には層間絶様膜14を介して

. . .

タル配線は、コンタクトホールやスルーホールを 介して基板2や、馬板2に形成された雑子と接続 される。

実施例では配練用メタル層の間にシールド用メ タル網) 6 が形成されているが、シールド用メタ ル層を廃上層に形成するようにしてもよい。

#### (発明の効果)

本苑州では多層紅湖の2周日以上のいずれかの メタル層がシールド州メタル最となっているので、 それよりも上緒かちの漢音や外部からの漢音がシールド州メタル篇より返収棚に使入するのを防止 することができ、終ノイズ性が向上する。

シールド用メタル領は準確体度が開発要数内部 に設けられているので、概器に表情したときに別 にシールド部材を設ける必要がなく、したがって 2 厳目のメタル部 1 6 が形成され、メタル幣 1 6 上には着関絶棟駅 1 8 を介して 3 階目のメタル服 2 0 が形成されている。 2 2 はパッシベーション 脚である。

1周目のメタル勝12と3億日のメタル局20
は配縁用メタル形であり、パターン化されている。
2 形目のメタル超16はシールド川メタル形であり、
り、シールド川メタル局16を接地電低、 及取日メタル房の所定の配線12aとの側がスルーボール
2 4を介して接続され、その配線12。を介して延延2とコンタクトホール26で接続されている。
シールド用メタル局16はまた、3局日メタル関の所定の配線20。にスルーホール28を介して接続されている。シールド用メタル局16はまた。3局日メタル屋2、1局日メタル配線12。、3局日メタル配線2、1局日メタル配線12。、3局日メタル配線

図には示されていないが、シールド用メタル層 16と接続されていない1層自及び第3層自のメ

機器が火型化したり、コスト高になるなどの不都 介は生じない。

#### 4. 図面の簡単な説明

団は一英塩例を示す断面図である。

2……シリコン正領、4……弦歌馬、6……グート飛化紙、8……グート電相、10、14、1 8…… ルカル球線、12、20……メクル配料は 16……シールド用メタル層、22……バッシベーション版、24、28……メルーホール、26 ……コンタクトホール。

> 特許出類人 株式会社リコー 代理人 弁理士 野口祭徒

